

РІШЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО КОЛЕДЖУ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ

31.10.2016 р.

№ 01–09/13

Про затвердження Плану заходів Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки», спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції, усунення причин корупції на 2017 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з адміністративно–господарської роботи, голови підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Катринець І. М., педагогічна рада визнає, що в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки постійно зростає роль профілактичної роботи виховного і організаційно–правового характеру, а також інших способів впливу на учасників освітнього процесу, роботу структурних підрозділів з метою недопущення вчинення ними корупційних дій. На виконання Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна програма) на 2014–2017рр.», Постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 4 вересня 2013 року № 706, Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» з метою неухильного виконання антикорупційного законодавства, забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, педагогічна рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Катринець І. М. взяти до відома.
2. Визнати, що зазначені заходи сприяють зниженню порушень в коледжі, підвищують рівень професіоналізму фахівців та є запорукою усвідомлення важливості дотримання моральних принципів.
3. Затвердити План заходів Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки», спрямованих на запобігання та виявлення корупції, усунення причин корупції на 2017 рік, що додається.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова ради,

Директор коледжу

Секретар ради,

Методист Ради директорів



А. В. Гапей

М. С. Семенюк